

東京大学先端科学技術研究センター 高機能材料分野 特任助教 募集要項

1. 募集職名：特任助教（常勤）
2. 募集人員：1名
3. 所属：東京大学先端科学技術研究センター 高機能材料分野 近藤高志研究室
4. 就業場所：東京都目黒区駒場4-6-1（東京大学駒場Ⅱキャンパス）
5. 業務内容：高機能材料分野近藤高志研究室における化合物半導体、ペロブスカイト型半導体等の物性と光デバイスへの応用に関する研究。近藤高志教授、松下智紀特任講師らと協力して研究を進めることとなります。
6. 応募資格：1) 博士号取得者（着任までに取得見込みを含む）
2) 材料学、物性物理学、半導体光デバイス等の分野において優れた業績を有する方
7. 契約期間：令和2年11月1日～令和3年3月31日
8. 更新の有無：更新する場合があります。更新する場合は、1年ごとに行う。
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。ただし、更新回数は3回、在籍できる期間は令和6年3月31日を上限とする。
9. 試用期間：採用された日から6月間
10. 就業時間：専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。
11. 休日：土・日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
12. 休暇：年次有給休暇、特別休暇等
13. 賃金等：東京大学年俸制給与の適用に関する規則による（業績、能力、経験等に応じて決定する）、通勤手当（支給要件を満たした場合、55,000円を上限とする）
14. 加入保険：文部科学省共済組合、雇用保険に加入
15. 提出書類：1) 東京大学統一履歴書（以下のURLからダウンロードし作成すること。）
<http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html>
2) 業績目録（書式自由。アクセプトされていないものは記載しない。）
3) 研究業績の概要（A4用紙1～2ページ程度）
16. 提出方法：封筒に「応募書類（特任助教）在中」と朱書きし、下記住所に郵送のこと。
※応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
17. 応募締切：令和2年8月17日（月）必着 書類選考通過者に対して面接を実施。
18. 問合せ先：〒153-8904 東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学先端科学技術研究センター 近藤高志
E-mail: tkondo@castle.t.u-tokyo.ac.jp
19. 募集者名称：国立大学法人東京大学
20. その他：取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
「東京大学男女共同参画加速のための宣言（2009.3.3）」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。